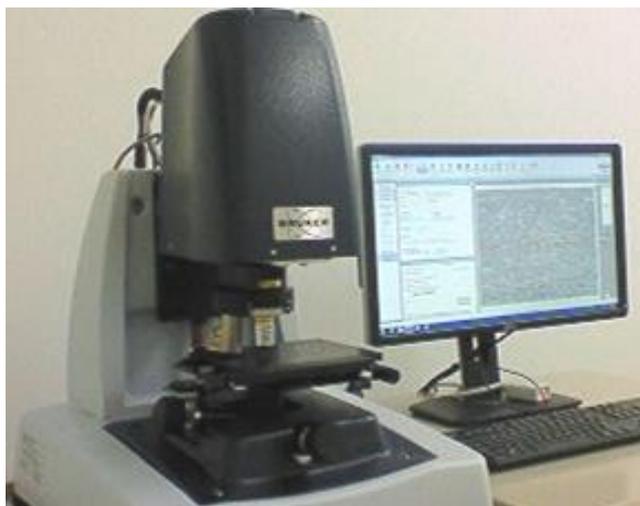


### 装置／手法： 白色光干渉顕微鏡による粗さ計測



#### <概要>

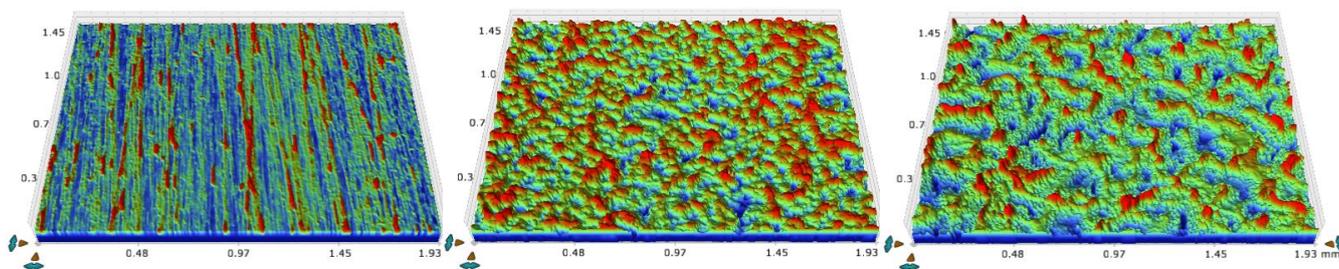
試料表面と参照ミラーからの反射光の干渉により、試料の高さ情報を取得します。非接触で粗さ測定などが可能です。

凹凸や、うねりなどの表面形状変化の高低差測定、およびISO 25178に基づく面粗さ（Sa：面平均粗さ、Sz：面最大高さ、Sdr：界面の展開面積率など）の計測が可能です。

●試料サイズ：最大150mm×150mm

#### <分析例>

3種類の粗さ測定用試料の面平均粗さ（Sa）と面最大高さ（Sz）



Sa (μm)	0.2	1.4	3.4
Sz (μm)	2	15	43

標準料金： 1試料、1測定当たり 8,000円（税別）～  
※測定条件などによって、変動しますので、お問合せ下さい。



株式会社 有沢製作所

分析センター

〒943-8610 新潟県上越市大字中田原1番地  
TEL：025-524-2400 FAX：025-524-5281  
URL：http://www.arisawa.co.jp  
E-mail：bunseki@arisawa.co.jp